#### Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)

# <u>Институт прикладной математики, физики и информатики</u> (Наименование института)

УТВЕРЖДАЮ:

утверждаю:

утверждаю:

Институт

прикладной

математики
физики

физики

информатики

физики

информатики

физики

информатики

денные образовате да регу да регу

#### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ

(наименование дисциплины)

#### направление подготовки / специальность

12.04.05 «Лазерная техника и лазерные технологии»

(код и наименование направления подготовки (специальности)

#### направленность (профиль) подготовки

«Твердотельные и полупроводниковые лазерные системы»

(направленность (профиль) подготовки))

#### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины Основы современных технологий производства лазерной техники является ознакомление студента с развитием лазерной технологии и техники, познакомить с принципами устройства лазерных установок, особенностью тех или иных лазерных технологических процессов необходимых для формирования исследовательского мышления и формирования отработки навыков, необходимых для выполнения исследовательских и практических работ..

Задачи: Познакомить студента с основами проектирования и создания лазеров и лазерных систем используя современные оптомеханические материалы.

#### 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Основы современных технологий производства лазерной техники» относится к обязательным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы.

#### 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

Формируемые компетенции (код, содержание	Планируемые результаты обучения по ді достижения	Наименование оценочного средства		
компетенции)	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора	Результаты обучения по дисциплине	- posterion	
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения профессиональных задач. УК-1.2. Умеет анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности. УК-1.3. Владеет методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки стратегий действий.	. Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения профессиональных задач Умеет анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности. Владеет методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки стратегий действий.	Тестовые вопросы Ситуационны е задачи	
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла проекта, принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы, основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности. УК-2.2. Умеет разрабатывать концепцию проекта, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. УК-2.3 Владеет навыками	Знает этапы жизненного цикла проекта, принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы, основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности Умеет разрабатывать концепцию проекта, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения Владеет навыками составления плана реализации проекта и	Тестовые вопросы Ситуационны е задачи	

	составления плана реализации проекта и контроля его выполнения.	контроля его выполнения.	
ОПК-1.	ОПК-1.1. Знает современную	Знает современную научную	Тестовые
Способен	научную картину мира, правовые	картину мира, правовые основы	вопросы
представлять	основы охраны объектов	охраны объектов исследования,	Ситуационня
современную	исследования, современные	современные проблемы и	е задачи
научную картину	проблемы и специфику	специфику исследований и	С задачи
мира, выявлять	исследований и разработок в	разработок в области лазерной	
естественнонауч	области лазерной техники,	техники, оптических материалов и	
ную сущность	оптических материалов и	лазерных технологий,	
проблемы,	лазерных технологий,	отечественные и международные	
формулировать	отечественные и международные	стандарты по качеству и	
задачи,	стандарты по качеству и	особенности их применения в	
определять пути	особенности их применения в	области лазерной техники и	
их решения и	области лазерной техники и	лазерных технологий.	
оценивать	лазерных технологий.	Умеет выявлять	
эффективность	ОПК-1.2. Умеет выявлять	естественнонаучную сущность	
выбора и	естественнонаучную сущность	проблемы, применять актуальную	
методов	проблемы, применять актуальную	нормативную документацию в	
правовой защиты	нормативную документацию в	области профессиональной	
результатов	области профессиональной	деятельности, выбирать и	
интеллектуально	деятельности, выбирать и	использовать адекватные	
й деятельности с	использовать адекватные	поставленной задаче методы её	
учётом	поставленной задаче методы её	решения, работать с записями по	
специфики	решения, работать с записями по	качеству.	
исследований и	качеству.	качеству.	
разработки	качеству.	Впалеет напинами	
лазерной	ОПК-1.3. Владеет навыками	Владеет навыками	
		формулирования целей и задач	
техники,	формулирования целей и задач	исследований и разработок с	
оптических	исследований и разработок с	учётом сложившихся норм и	
материалов и	учётом сложившихся норм и	традиций научного познания мира,	
лазерных	традиций научного познания	оценки патентоспособности	
технологий	мира, оценки патентоспособности	технических и художественно-	
	технических и художественно-	конструкторских решений,	
	конструкторских решений,	выработки стратегии и оценки	
	выработки стратегии и оценки	достижимости решения задач	
	достижимости решения задач	исследований и разработок в	
	исследований и разработок в	области лазерной техники,	
	области лазерной техники,	оптических материалов и	
	оптических материалов и	технологий с учётом правовых	
7	технологий с учётом правовых	ограничений и соблюдения	
	ограничений и соблюдения	стандартов по качеству.	
	стандартов по качеству.	Стандартов по калеству.	
ОПК-2.	ОПК-2.1. Знает актуальную	Suger aktivati uvio uonverunine	Тесторию
Способен	5 55	Знает актуальную нормативную	Тестовые
	нормативную документацию в	документацию в области	вопросы
организовать	области профессиональной	профессиональной деятельности,	Ситуационні
проведение	деятельности, методы и средства	методы и средства планирования и	е задачи
научного	планирования и организации	организации исследований и	
исследования и	исследований и разработок,	разработок, проведения	
разработку,	проведения экспериментов и	экспериментов и наблюдений,	
представлять и	наблюдений, обобщения и	обобщения и обработки	
аргументированн	обработки информации, основные	информации, основные источники	
о защищать	источники научно-технической	научно-технической информации	
полученные	информации в области лазерной	в области лазерной техники и	
результаты	техники и лазерных технологий,	лазерных технологий, способы и	
интеллектуально	способы и средства	средства представления	
й деятельности,	представления результатов	результатов интеллектуальной	
связанные с	интеллектуальной деятельности.	деятельности.	
методами и	ОПК-2.2. Умеет обосновывать	Умеет обосновывать меры по	
средствами	меры по обеспечению патентной	обеспечению патентной чистоты	
Tage control of the reserve		объекта техники, применять	
оптических и	чистоты объекта техники,	I OOLEKTA TEVUUKU IINUMAHATI	

исследований	документацию, связанную с проведением научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ, применять методы проведения экспериментов, оформлять результаты научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ, в том числе на иностранном языке, представлять и аргументированно защищать полученные результаты интеллектуальной деятельности в области оптических и лазерных исследований. ОПК-2.3. Владеет навыками оформления отчёта о патентных исследованиях, составления планов проведения исследований и разработок, организации сбора и изучения научно-технической информации по теме исследований и разработок, в том числе на иностранном языке, навыками сбора, обработки, анализа и обобщения и представления научных данных, результатов экспериментов и наблюдений	связанную с проведением научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ, применять методы проведения экспериментов, оформлять результаты научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ, в том числе на иностранном языке, представлять и аргументированно защищать полученные результаты интеллектуальной деятельности в области оптических и лазерных исследований. Владеет навыками оформления отчёта о патентных исследованиях, составления планов проведения исследований и разработок, организации сбора и изучения научно-технической информации по теме исследований и разработок, в том числе на иностранном языке, навыками сбора, обработки, анализа и обобщения и представления научных данных, результатов экспериментов и наблюдений	
ОПК-3. Способен	ОПК-3.1. Знает требования информационной безопасности,	Знает требования информационной безопасности,	Тестовые вопросы
приобретать и	информационно-	информационно-	Ситуационны
использовать	коммуникационные технологии,	коммуникационные технологии,	е задачи
новые знания в	используемые при решении	используемые при решении	2.
своей	прикладных и фундаментальных	прикладных и фундаментальных	
предметной	задач в области	задач в области профессиональной	
области на	профессиональной деятельности,	деятельности, роль	
основе	роль междисциплинарного	междисциплинарного подхода в	
информационны	подхода в современной	современной методологии	
х систем и	методологии научного познания.	научного познания.	
технологий, предлагать	ОПК-3.2. Умеет применять существующие информационно-	Умеет применять существующие информационно-	
новые идеи и	коммуникационные технологии	коммуникационные технологии	
подходы к	для решения задач в области	для решения задач в области	
решению	профессиональной деятельности с	профессиональной деятельности с	
инженерных	учётом требований	учётом требований	
задач	информационной безопасности,	информационной безопасности,	-
	предлагать собственные идеи и	предлагать собственные идеи и	
	подходы к решению инженерных	подходы к решению инженерных	
	задач.	задач.	
	ОПК-3.3. Владеет навыками	Владеет навыками	
	предварительной оценки по различным критериям и	предварительной оценки по различным критериям и сравнения	
	сравнения альтернатив при	альтернатив при выборе	
	выборе информационно-	информационно-	
	коммуникационных технологий	коммуникационных технологий	
	для решения задач в области	для решения задач в области	
	профессиональной деятельности,	профессиональной деятельности, а	
	а также навыками использования	также навыками использования	
	междисциплинарных знаний при	междисциплинарных знаний при	
	решении инженерных и научных	решении инженерных и научных	
	задач в области профессиональной деятельности.	задач в области профессиональной	
	профессиональной деятельности.	деятельности.	

			-
ПК-3. Способен	ПК-3.1. Знает расчётные	Знает расчётные соотношения и	Тестовые
проводить	соотношения и методики расчёта	методики расчёта при	вопросы
расчёты для	при конструировании	конструировании излучающих	Ситуационны
определения	излучающих элементов	элементов полупроводниковых	е задачи
необходимых	полупроводниковых лазеров и	лазеров и вспомогательных систем	
требований к	вспомогательных систем.	Умеет определять набор	
параметрам	ПК-3.2. Умеет определять набор	необходимых требований и	
гетероструктуры	необходимых требований и	ограничений при конструировании	
и конструкции	ограничений при	излучающих элементов	
излучающего	конструировании излучающих	полупроводниковых лазеров и	
элемента	элементов полупроводниковых	вспомогательных систем	
полупроводнико	лазеров и вспомогательных	Владеет навыки выполнения	
вого лазера	систем.	расчётов для определения	
	ПК-3.3. Владеет навыками	необходимых требований к	
	выполнения расчётов для	параметрам гетероструктуры и	
	определения необходимых	конструкции излучающих	
	требований к параметрам	элементов полупроводниковых	
	гетероструктуры и конструкции	лазеров и вспомогательных систем	
	излучающих элементов		
	полупроводниковых лазеров и		
ПК-5. Способен	вспомогательных систем. ПК-5.1. Знает основные принципы	Знает основные принципы	Taamaniis
проектировать	проектирования лазерных	The state of the s	Тестовые
твердотельные	твердотельных систем, в том	проектирования лазерных	вопросы
лазерные	числе специфику проектирования	твердотельных систем, в том	Ситуационны
системы	систем с лазерной диодной	числе специфику проектирования систем с лазерной диодной	е задачи
(элементы таких	накачкой.	систем с лазерной диодной накачкой;	
систем) с	ПК-5.2. Умеет выполнять расчёт	Умеет выполнять расчёт основных	
лазерной	основных параметров элементов	параметров элементов	
диодной	твердотельных лазерных систем с	твердотельных лазерных систем с	
накачкой	лазерной диодной накачкой.	лазерной диодной накачкой;	
Anniante/contrata	ПК-5.3. Владеет навыками	Владеет навыки проектирования	
	проектирования элементов	элементов твердотельных	
	твердотельных лазерных систем с	лазерных систем с лазерной	
	лазерной диодной накачкой.	диодной накачкой;	
ПК-6. Способен	ПК-6.1. Знает основные	Знает основные физические	Тестовые
разрабатывать	физические принципы	принципы функционирования	вопросы
элементы (в том	функционирования лазерных	лазерных элементов,	Ситуационны
числе активные)	элементов, изготовленных на	изготовленных на основе	е задачи
лазерных систем	основе наноструктурированных	наноструктурированных	
на основе	материалов.	материалов;	
наноструктуриро	ПК-6.2. Умеет разрабатывать	Умеет разрабатывать элементы	
ванных	элементы лазерных систем на	лазерных систем на основе	
материалов	основе наноструктурированных	наноструктурированных	
	материалов, анализировать	материалов и анализировать	
	свойства и характеристики	свойства и характеристики	
	наноструктурированных	наноструктурированных	
	материалов, в том числе с	материалов, в том числе с	
	использованием методов	использованием методов	
	математического моделирования.	математического моделирования;	
	ПК-6.3. Владеет навыками	Владеет навыками	
	конструирования активных	конструирования активных	
	элементов лазерных систем, выполненных из	элементов лазерных систем,	
	наноструктурированных	ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ	
	материалов, а также выполнения	наноструктурированных материалов и выполнения	
	сравнительной оценки	сравнительной оценки	
	наноструктурированных	наноструктурированных	
	материалов при планировании их	материалов при планировании их	
	использования в лазерных	использования в лазерных	
	системах.	системах;	
ПК-7. Способен	ПК-7.1. Знает основные принципы	Знает принципы	Тестовые
проектировать	функционирования и	функционирования электронных	вопросы

системы	проектирования систем	компонентов, использующихся в	Ситуационны
транспортировки	транспортировки лазерного	системах управления лазерами;	е задачи
и наведения	излучения.	Умеет проектировать электронные	
лазерного	ПК-7.2. Умеет проектировать	модули управления лазерными	
излучения	электронные модули управления	системами и моделировать	
	и конструктивные элементы	процессы эволюции лазерного	
	систем транспортировки и	излучения при его генерации и	
	наведения лазерного излучения, в	транспортировке;	
	том числе на основе результатов	Владеет навыками разработки и	
	моделирования процессов	конструирования электронных	
	эволюции лазерного излучения	модулей и проектировки систем	
	при его генерации и	транспортировки и наведения	
	транспортировке.	лазерного излучения;	
	ПК-7.3. Владеет навыками	10 54 6X	
	моделирования распространения		
	лазерного излучения, а также		
	проектирования электронных,		
	механических и оптических		
	компонентов систем		
	транспортировки и наведения		
	лазерного излучения.		

#### 4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет \_\_5 \_\_ зачетных единиц, \_180 \_\_ часов

#### Тематический план форма обучения – очная

	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины		Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				133	Формы текущего
<b>№</b> п/п		Семестр		Лекции	Практические занятия	Лабораторные	в форме практической подготовки	Самостоятельная работа	контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1	Лазерные технологические системы. Устройство, работа и параметры излучения	3	1-6	6	8	4		24	1-й рейтинг контроль
2	Оптическая система в лазерных технологических установках/комплексах.	3	7- 12	6	6	8		34	2-й рейтинг контроль
3	Оборудование для лазерных технологий	3	13- 18	6	4	6		32	3-й рейтинг контроль
Всего за _3_семестр:		=	-	18	18	18		90	Экзамен 36ч.
Нали	ичие в дисциплине КП/КР	-	-	-	-	-	-	2	-
Итого по дисциплине		-	2	18	18	18		90	Экзамен 36ч.

#### Содержание лекционных занятий по дисциплине

Раздел 1. Лазерные технологические системы. Устройство, работа и параметры излучения Тема 1 Принцип работы и устройство лазеров\_

Рассматриваются физические основы и принцип генерации лазерного излучения.

Тема 2 Принципиальная схема лазеров

Рассматриваются принципиальные схемы построения и состав лазеров. Что собой представляет квантрон и какие оптические элементы входят в резонатор.

Раздел 2 Оптическая система в лазерных технологических установках/комплексах.

Тема 1 Характеристики и классификация лазеров

Рассматриваются основные типы лазеров. Дается их классификации не только по свойствам активной среды, но и генерационным характеристикам.

Тема 2 Твердотельные лазеры

Дается общее представление о составе твердотельного лазера и оптической системы.

Тема 3 Газовые лазеры

Дается общее представление о составе газового лазера и оптической системы.

Тема 4 Полупроводниковые лазеры

Дается общее представление о составе полупроводникового лазера и оптической системы.

Рассматривается принцип работы полупроводниковых лазеров, Спектральные и пространственные характеристики полупроводниковых лазерных диодов

Тема 5 Химические, Жидкостные, ультрафиолетовые лазеры

Дается общее представление о составе химических, жидкостных, ультрафиолетовых лазеров.

Раздел 3 Оборудование для лазерных технологий

Тема 1 Лазерная безопасность

Рассматриваются опасности лазерного воздействия на человека: кожу, глаза. А также меры безопасности работы на лазерах.

Тема 2 Применение лазеров в науке и технике

Рассматриваются основные применения лазерных систем в народно-общественном хозяйстве (геодезия, гироскопия, хирургия, обработка материалов — сварка, резка и т.д.).

#### Содержание практических/дабораторных занятий по дисциплине

Раздел 2 Оптическая система в лазерных технологических установках/комплексах.

- 1. Юстировка твердотельного лазерного излучателя
- 2. Исследование пространственной когерентности излучения лазера
- 3. Исследование особенностей пространственного распространения излучения лазера.
- 4. Исследование твердотельного лазера в режиме свободной генерации
- 5. Исследование твердотельного лазера в режиме пассивной модуляции добротности.

# 5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

#### 5.1. Текущий контроль успеваемости

#### Вопросы к рейтинг-контролю №1:

- 1. Что называется квантом? От чего зависит энергия кванта?
- 2. Как связана энергия кванта с длиной волны и частотой?
- 3. Объяснить зарождение лазерного излучения?
- 4. Формула резонансного усиления электромагнитной волны. Дифракционная расходимость лазерного излучения
- 5. Принципиальная схема лазера и принцип её работы
- 6. Характеристики лазерного излучения

#### Вопросы к рейтинг-контролю №2:

- 1. Объяснить что такое генератор и усилитель лазерного излучения
- Физическое состояние активной среды и как с ней связана классификация лазеров.
- 3. Способы возбуждения (накачки) активной среды.
- 4. Постоянная и модулированная добротность..
- 5. Характеристики лазеров и понятие о выходной мощности
- 6. Схема и устройство твердотельного лазера
- 7. Схема и устройство газового лазера.
- 8. Схема и устройство полупроводникового лазера.

#### 9. Схема и устройство химического лазера

#### Вопросы к рейтинг-контролю №3:

- 1. Опасность воздействия лазерным излучением
- 2. Лазерное воздействие на глаза.
- 3. Воздействие излучения на кожу
- 4. Меры лазерной безопасности и рекомендации к ним
- 5. Применение лазеров в геодезии
- 6. Применение лазеров в гироскопии
- 7. Применение лазеров в технологиях обработки материалов
- 8. Применение лазеров в медицине

#### 5.2. Промежуточная аттестация

#### Вопросы на экзамен:

- 1. Принципиальная схема лазера и принцип её работы
- 2. Характеристики лазерного излучения
- 3. Способы возбуждения (накачки) активной среды.
- 4. Характеристики лазеров и понятие о выходной мощности
- 5. Схема и устройство твердотельного лазера
- 6. Схема и устройство газового лазера.
- 7. Схема и устройство полупроводникового лазера
- 8. Воздействие лазерного излучения на человека (описать воздействие либо на глаза, либо на кожу) и меры предосторожности.
- 9. Применение лазеров в народном хозяйстве (привести один пример)

#### 5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

#### Темы рефератов:

- 1. Твердотельные лазеры. Лазеры непрерывного действия типа ЛТН. Структура и параметры пучков. Импульсные лазеры серии "КВАНТ". Лазеры фирмы "ЛЮМОНИКС" серии JK-700.
- 2. Лазеры на углекислом газе. CO2-лазеры непрерывного действия. Об-щая характеристика, способы разряда в ГРТ и ГРК, способы прокачки ра-бочей смеси и способы охлаждения, параметры излучения.
- 3. Импульсные СО2-лазеры. Лазеры атмосферного давления (ТЕА лазеры). Средние пиковые мощности излучения. Удельный энергосъем. Каче-ство пучка.
- 4. Эксимерные лазеры. KrF-лазеры и XeCl-лазеры, их параметры струк-тура пучка. Длина волны излучения. Удельный энергосъем. Перспективы применения в технологии обработки.
- 5. Полупроводниковые лазеры и полупроводниковые излучающие ре-шетки. Инвариант пучка. Перспективы увеличения энергетики излучения и применения в схемах накачки твердотельных лазеров.
- 6. Лазерная голография. Формирование объемного изображения; запись и считывание; схемы установки голографической записи; лазеры в системах обработки информации.
- 7. Лазеры в системах контроля загрязнения атмосферы и океанов. Систе-мы лазерной посадки самолетов.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

### 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТ ь Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература*		
Таксанц, М. В. Энергетические параметры и характеристики лазерного излучения: методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Измерение и контроль параметров лазерного излучения» / М. В. Таксанц, Л. Н. Майоров. — Москва: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 54 с. — ISBN 978-5-7038-3847-1.	2014	http://www.iprbooksho p.ru/31659.html
Пойзнер, Б. Н. Физические основы лазерной техники : учеб. пособие / Б.Н. Пойзнер. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. — ISBN 978-5-16-105864-0.:	2018	https://znanium.com/ca talog/product/942818
Лазеры: применения и приложения: учебное пособие / А.С. Борейшо, В.А. Борейшо, И.М. Евдокимов, С.В. Ивакин; под редакцией А.С. Борейшо. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 520 с. — ISBN 978-5-8114-2234-0.	2016	https://e.lanbook.com/b ook/87570
Федоров, Б. М. Технология и оборудование лазерной обработки. Часть 2: методические указания к лабораторным работам по курсу «Технология лазерной обработки» / Б. М. Федоров, Н. А. Смирнова. — Москва: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 36 с. — ISBN 978-5-7038-3831-0.	2014	http://www.iprbooksho p.ru/31648.html
Дополнительная литература		
Рожков, О. В. Особенности охлаждения оптических компонентов в лазерных излучателях: учебное пособие / О. В. Рожков. — Москва: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2007. — 52 с. — ISBN 978-5-7038-3001-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:	2007	http://www.iprbooksho p.ru/31497.html
Нюшков, Б. Н. Волоконная оптика и волоконные лазерные системы. Часть I: учебное пособие / Б. Н. Нюшков. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 56 с. — ISBN 978-5-7782-1346-3.	2010	http://www.iprbooksho p.ru/45082.html
Храмов, В. Ю. Расчет элементов лазерных систем для информационных и технологических комплексов: учебно-методическое пособие / В. Ю. Храмов. — Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2008. — 80 с. — ISBN 2227-8397.	2008	http://www.iprbooksho p.ru/68095.html
Горелов, А. М. Аналоговые лазерные системы обработки информации. Часть 1. Фурье-процессоры: учебное пособие / А. М. Горелов, В. С. Щетинкин. — Москва: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2012. — 84 с. — ISBN 2227-8397.	2012	http://www.iprbooksho p.ru/30917.html
Лазерные приборы и методы измерения дальности: учебное пособие / В. Б. Бокшанский, Д. А. Бондаренко, М. В. Вязовых [и др.]; под редакцией В. Е. Карасик. — Москва: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2012. — 96 с. — ISBN 2227-8397.	2012	http://www.iprbooksho p.ru/31435.html

#### 6.2. Периодические издания

- 1. Журнал «Фотоника» http://www.photonics.su/
- 2. Журнал «Российский технологический журнал» https://www.rtj-mirea.ru
- 3. Журнал «Лазерные Исследования в России» https://sites.lebedev.ru/ru/JRLR

#### 6.3. Интернет-ресурсы

- 1. <a href="https://elibrary.ru">https://elibrary.ru</a> электронная библиотека научных публикаций
- 2. <a href="http://laser-portal.ru">http://laser-portal.ru</a> портал о лазерах и лазерных технологиях
- 3. http://лазер.рф интернет журнал о лазерных технологиях

## 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Современный компьютер с устойчивым скоростным каналом выхода в интернет с полным комплектом программ для работы офиса с возможность использовать электронные учебники и справочно-правовые системы, а также кодеки и флешплеер для изучения полезных медиа материалов, современный проектор для дневного использования, доска для проектора, доска для маркера.

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

Стандартно оборудованные лекционные аудитории, или оборудованные для проведения интерактивных лекций: компьютер, видеопроектор, экран настенный, доска для маркера, флипчарт, выход в интернет.

Требования к программному обеспечению учебного процесса Комплект программ: Windows 7, MS Office 2010, Power Point, Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash Player, WinDjView, Google Chrome

Рабочую программу составил зав.баз.каф.	ЛСиК Антипов А.А	The
(должност	гь, ФИО, подпись)//	
Рецензент		
Генеральный директор ООО «ВладИнТех»	А.В. Осипов то работы, должность, ФИО, подп	
Программа рассмотрена и одобрена на заседан		
Протокол №1 от 30.08.2021 года		
Заренующий кафенной		_С.М. Аракелян
(Ф)	ИО, подпись)	_
Рабочая программа рассмотрена и одобрена		
на заседании учебно-методической комиссии	направления 12,04,05	
Протокол №1 от 30.08.2021 года		C.M. A
Председатель комиссии		_С.М. Аракелян
	(ФИО, должность, подпись)	
WYY COT THE DOWN	TO EDUCHENING	
	ГВЕРЖДЕНИЯ	
РАБОЧЕИ ПРОГРАМ	ІМЫ ДИСЦИПЛИНЫ	
- 21 100	ت ج	
Рабочая программа одобрена на 20 <u>22</u> / 20 <u>2</u>	учебный года	
Протокол заседания кафедры № <u>/</u> от <u></u>	од кога года	
/Заведующий кафедрой	1 C.U. Ashana	en
у заведующий кафедроп		
	OS .	
Рабочая программа одобрена на 20/ 20	учебный года	
Протокол заседания кафедры № от	года	
Заведующий кафедрой		
Рабочая программа одобрена на 20/ 20	учебный года	
Протокол заседания кафедры № от	года	
Заведующий кафедрой		
		4